B JAPAN PATENT OFFICE

08.06.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

7月14日 2003年

出 願 Application Number:

特願2003-196451

[ST. 10/C]:

[JP2003-196451]

出 人 Applicant(s):

 $^{\prime}$ M^{\prime}

クラリアント 株式会社 ジャパン

REC'D 29 JUL 2004 PCT WIPO

PRIORITY DOCUMENT SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

7月15日 2004年



【書類名】 特許願

【整理番号】 14289001

【提出日】 平成15年 7月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 HO1L

【発明の名称】 感光性組成物用現像液とそれを用いたパターン化された

レジスト膜の形成方法

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアントジャパ

ン株式会社内

【氏名】 長原達郎

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県小笠郡大東町千浜3810 クラリアントジャパ

ン株式会社内

【氏名】 武藤正

【特許出願人】

【識別番号】 397040605

【住所又は居所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコ

ート センターオフィス 9 階

【氏名又は名称】 クラリアント ジャパン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉 武 賢 次

【選任した代理人】

【識別番号】 100091487

【弁理士】

【氏名又は名称】 中 村 行 孝

【選任した代理人】

【識別番号】 100094640

【弁理士】

【氏名又は名称】 紺 野 昭 男

【選任した代理人】

【識別番号】 100107342

【弁理士】

【氏名又は名称】 横 田 修 孝

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 087654

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 感光性組成物用現像液とそれを用いたパターン化されたレジスト膜の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物と、水とを含んでなることを特徴とする、感光性組成物の現像に用いられる現像液。

【請求項2】

前記感光性組成物が、ケイ素を含有するコポリマーを含んでなるものである、 請求項1に記載の現像液。

【請求項3】

前記の親水性基を有する化合物が下記一般式(I)~(V)で表されるものである、請求項1または2に記載の現像液。

 $R 1 1 R 1 2 R 1 3 N \rightarrow O$ (I)

 $R^2 SO_3M$ (II)

 R^3OSO_3M (III)

 $R^{4}COOM$ (IV)

 $R \stackrel{5}{\circ} O P O \stackrel{3}{\circ} M' 2$ (V)

(式中、

 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{2} 、および R^{4} は、それぞれ独立に置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、またはアリール基であり、

R3およびR5は、置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ポリオキシエチレンアルキル基、またはポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、

MおよびM'は塩基性基である。)

【請求項4】

前記の親水性基を有する化合物が、アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基

、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる少なく ともひとつをさらに有するものである、請求項1~3のいずれか1項に記載の現 像液。

【請求項5】

消泡剤をさらに含んでなる、請求項1~4のいずれか1項に記載の現像液。

【請求項6】

アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物を合計で 0.05-2 モル/リットル含んでなる、請求項 1-5 のいずれか 1 項に記載の現像液。

【請求項7】

ケイ素を含有するコポリマーが、シラザン結合を有するものである、請求項2 ~6のいずれか1項に記載の現像液。

【請求項8】

感光性組成物を基板に塗布し、露光し、現像することにより、パターン化されたレジスト膜を形成させる方法において、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物と、水とを含んでなる現像液により現像することを特徴とする、パターン化された感光性レジスト膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の背景】

発明の分野

本発明は、感光性組成物を現像するための現像液、およびそれを用いたパターン形成方法に関するものである。

[0002]

背景技術

半導体デバイスや液晶表示装置の製作などを始めとする種々の分野において、 微細加工あるいはパターニングのためにポジ型またはネガ型のフォトレジストが 用いられていることは周知である。従来、このようなフォトレジストとして、ノボラック樹脂とキノンジアジド感光剤からなるポジ型感光性組成物、化学増幅型のポジ型あるいはネガ型感光性組成物、ポリビニルシンナメート系感光性組成物、ビスアジドーゴム系感光性組成物、光重合系感光性組成物などのネガ型レジスト等種々のものが用いられている。このようなフォトレジストには、使用目的に応じ種々の特性が要求される。例えば、半導体デバイスの加工においては、高感度、高解像度、耐エッチング性などの特性が要求される。

[0003]

一方、半導体デバイス、液晶表示装置、プリント回路基板などの製作においては、層間絶縁膜をはじめ様々な要素がパターニング加工されている。このような要素は、例えば半導体デバイス等の製造工程(例えば、CVDによる配線蒸着工程)においては400℃を超える高温に曝される。従って、このような高温に曝される層間絶縁膜などの材料には、耐熱性の点から有機材料では十分には対応できず、無機材料の使用が望まれている。かかる無機材料としては、シリカ系セラミックス膜が、耐熱性の他、耐磨耗性、耐蝕性、絶縁性、透明性等にも優れているため、半導体デバイス、液晶表示装置、プリント回路基板等において有用なパターン化被膜として用いられている。

[0004]

このようなパターン化されたシリカ系セラミックス膜は、パターン化されたフォトレジストをエッチングマスクとして用い、セラミックス膜をエッチングすることにより形成されるのが一般的である。これに対し、例えば、基板上にポリシラザンを含む塗布液を塗布して塗膜を形成させ、該塗膜に酸化雰囲気下で紫外線をパターン状に照射して紫外線露光部分を硬化させた後、紫外線未露光部分を除去し、その後パターン化されたポリシラザン膜をセラミックス膜に転化させることにより、セラミックス膜パターンを形成する方法が提案されている(特許文献1)。

[0005]

ところで、半導体デバイス等の加工は微細化の一途をたどっており、このため 、レジストのタイプとしては解像度の高いポジ型であって、かつ耐酸素プラズマ 性など耐エッチング性の高い材料が望まれる。また、パターニングされた被膜を 層間絶縁膜として残留させて使用する場合には、該被膜材料として、上記の微細 化に伴う要件の他、さらに層間絶縁膜において要求される高耐熱性、低誘電率、 透明性等の諸特性に優れた材料であることが望まれる。

[0006]

このような要請に応えるべく、本発明者らは、ポリシラザンと光酸発生剤とを含む感光性ポリシラザン組成物を用いて、パターン化されたポリシラザン膜を形成させ、さらにそれを周囲雰囲気において放置または焼成することによりシリカ系セラミックス被膜に転化させる方法を提案した(特許文献2および3)。この方法においては、感光性ポリシラザン組成物膜の露光部分において生成した酸によりポリシラザンのSi-N結合が解裂し、H2O分子との反応によりシラノール(Si-OH)結合が形成され、ポリシラザンの分解が起こる。この提案された方法においては、ポリシラザンの分解を図るために、露光後の感光性ポリシラザン組成物膜を水と接触させることが記載されている。

[0007]

しかし、これらの方法では、ポリシラザンの分解が感光性ポリシラザン組成物の膜表面近傍でしか進まないためと考えられるが、分解処理条件によってはその後のアルカリ水溶液による現像時に露光部の除去が充分に行われず、現像後にパターンに現像残渣が存在することがあった。

[0008]

本発明者らは、さらにこれらの問題点を解決すべく検討し、露光された感光性ポリシラザン組成物膜を加湿処理してポリシラザンの分解を行う方法を提案した (特許文献4および5)。この方法によれば、短時間でポリシラザンの分解が行うことができ、かつ現像後のパターンに現像残渣も発生しない。

[0009]

しかしながら、この方法では、従来の方法に比べると露光後の被膜を加湿する ための工程および装置が必要となる。実際の製造工程において、これらの工程お よび装置を追加することは歩留まりの観点からは改良の余地があった。

[0010]

【特許文献1】

特開平5-88373号公報

【特許文献2】

特開平2000-181069号公報

【特許文献3】

特開平2001-288270号公報

【特許文献4】

特開平2002-72502号公報

【特許文献5】

特開平2002-72504号公報

[0011]

【発明の概要】

本願発明は上記のような問題点に鑑み、

本発明による感光性組成物の現像に用いられる現像液は、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物と、水とを含んでなること、を特徴とするものである。

[0012]

また、本願発明によるパターン化された感光性レジスト膜の形成方法は、感光性組成物を基板に塗布し、露光し、現像することにより、パターン化されたレジスト膜を形成させる方法において、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物と、水とを含んでなる現像液により現像すること、を特徴とするものである。

[0013]

本発明によれば、感光性組成物、特にケイ素含有コポリマーを含んでなる感光 性組成物、を現像する際に、特別な工程や装置を用いずに、優れた性能を有する レジストパターンを形成することができる。

[0014]

【発明の具体的説明】

本発明による感光性組成物の現像に用いられる現像液は、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物と、水とを含んでなる。

[0015]

アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物は、本発明の効果を損なわないものから任意に選択することができるが、通常は水溶性のものが選択され、現像液自体は水溶液であることが一般的である。

[0016]

このような化合物のうち、好ましいものは下記の一般式(I)~(V)で表されるものである。

 $R 1 1 R 1 2 R 1 3 N \rightarrow O$ (I)

 $R^2 SO_3M$ (II)

 R^3OSO_3M (III)

 $R^{4}COOM$ (IV)

 $R^{5}OPO_{3}M'_{2}$ (V)

ここで、

 R^{11} 、 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{2} 、および R^{4} は、それぞれ独立に置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、またはアリール基であり、

R3およびR5は、置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ポリオキシエチレンアルキル基、またはポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、

MおよびM', は塩基性基 である。

[0017]

一般式 (I) の化合物は、アミン-N-オキシド基を有する化合物である。このような化合物は、アミン-N-オキシド基により水溶性であるのが一般的であ

る。本発明においては、 R^{11} 、 R^{12} 、および R^{13} は、それぞれ独立に置換 または非置換の、アルキル基、アルケニル基、またはアリール基であることが好 ましいが、そのうちの少なくともひとつが親油性を与える有機基であることがよ り好ましい。より具体的には、親油性を与える有機基は炭素数2~26のアルキ ル基、炭素数2~26のアルケニル基、炭素数6~10のアリール基であること が好ましい。特に好ましいのは R^{11} 、 R^{12} 、および R^{13} のうち少なくとも ひとつがアルキル基であるアルキルアミン-N-オキシド化合物である。このよ うな親油性を与える基を有する化合物は一般的な界面活性剤のように、親水性基 と親油性基とを具備するものである。ここで、 R^{11} 、 R^{12} 、および R^{13} は それぞれ独立に選択され、必要に応じて各種の置換基で置換されていてもよい。 このような置換基としては、アルキル基、アリール基、水酸基、ハロゲン原子、 アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、および リン酸塩基があげられる。このような化合物として、具体的には、ラウリルジメ チルアミンオキサイド、ラウリルアミドプロピルアミンオキサイド、トリエチル アミンオキサイド、およびO←N (CH3) 2- (CH2) 12- (CH3) 2 N→Oが挙げられる。

[0018]

本発明による現像液がアミン-N-オキシド基を有する化合物を含む場合、その化合物濃度が $0.005\sim2$ モル/リットルであることが好ましく、 $0.01\sim1.5$ モル/リットルであることがより好ましい。

[0019]

一般式 (I) で表される化合物のうち、下記一般式 (Ia) で表される化合物が好ましい。

$$R - (CH_3) \ 2 N \rightarrow O$$
 (I a)

ここでRはアルキル基であり、炭素数 $6\sim220$ 直鎖アルキル基であることが特に好ましい。特に好ましいのはラウリルジメチルアミンオキサイドである。

[0020]

一般式(II)の化合物は、スルホン酸塩基を有する化合物である。このような化合物は、スルホン酸塩基により水溶性を有するものであり、 R^2 基が親油性

を有する場合には界面活性剤として使用できるものである。 R^2 基は好ましくは炭素数2~26のアルキル基、炭素数2~26のアルケニル基、炭素数6~10のアリール基であり、必要に応じてアミド基、アミノ基、水酸基、アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、またはリン酸塩基により置換されていてもよい。

[0021]

Mは塩基性基であり、好ましくは、アルカリ金属(例えばナトリウムおよびカリウム)、アルカリ土類金属(例えばカルシウムおよびマグネシウム)、およびアンモニウム化合物(例えばアンモニウム)であるが、その他の金属あるいは有機塩基性化合物も用いることができる。Mが2価以上の基であるときには、その塩基性基ひとつに対して、複数の官能性を有するカルボン酸が結合していても、1官能性のカルボン酸が2個以上結合していてもよい。なお、ここで塩基性基Mには水素は包含されない。

[0022]

このような化合物としては、アルキルスルホン酸、アルキルアリールスルホン酸などのナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、およびトリエタノールアミン塩、などが挙げられる。より具体的には、スルホコハク酸ラウリル2ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、およびラウロイルサルコシンナトリウム、が挙げられる。本願発明においては、このような化合物はアルキルスルフォネート化合物であることが好ましい。

[0023]

一般式(III)の化合物は、硫酸塩基を有する化合物である。このような化合物は、硫酸塩基により水溶性を有するものであり、R3基が親油性を有する場合には界面活性剤として使用できるものである。R3基は、置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ポリオキシエチレンアルキル基、またはポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、好ましくは炭素数2~26のアルキル基、炭素数2~26のアルケニル基、炭素数6~10のアリール基、オキシエチレン基の重合度が1~30でアルキル基の炭素数が2~26であるポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、オキシエチレンアルキル基の炭素数が2~26であるポリオキシエチレンアルキルフェニル基であ

り、必要に応じてアミド基、アミノ基、水酸基、アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、またはリン酸塩基により置換されていてもよい。

[0024]

Mは塩基性基であり、前記の一般式(II)の化合物の場合と同様に定義される。

[0025]

このような化合物としては、アルキル硫酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸などのナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、およびトリエタノールアミン塩、より具体的にはラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウリル硫酸アンモニウム、およびポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウムが挙げられる。

[0026]

一般式(IV)の化合物は、カルボン酸塩基を有する化合物である。このような化合物は、カルボン酸塩基により水溶性を有するものであり、R 4 基が親油性を有する場合には界面活性剤として使用できるものである。R 4 基は好ましくは炭素数2~26のアルキル基、炭素数2~26のアルケニル基、炭素数6~10のアリール基であり、必要に応じてアミド基、アミノ基、水酸基、アミン 1 Nーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、またはリン酸塩基により置換されていてもよい。

[0027]

Mは塩基性基であり、前記の一般式(II)の化合物の場合と同様に定義される。

[0028]

このような化合物としては、高級脂肪酸のアルカリ塩、例えばラウリン酸アンモニウム、ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、およびオレイン酸アンモニウム、ならびにアシル化されたアミノ酸の塩、例えばN-ラウロイルーグルタミン酸ナトリウム、N-ラウロイルーグルタミン

酸トリエタノールアミン、N-ココイルーN-メチルタウリンナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム、ラウロイルメチルタウリンナトリウム、ラウロイルメチル $\beta-$ アラニンナトリウム、およびN-ラウロイルーグルタミン酸アンモニウム、などが挙げられる。

[0029]

一般式 (V) の化合物は、リン酸塩基を有する化合物である。このような化合物は、リン塩基により水溶性を有するものであり、R 5 基が親油性を有する場合には界面活性剤として使用できるものである。R 5 基は、置換または非置換の、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ポリオキシエチレンアルキル基、またはポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、好ましくは炭素数2~26のアルキル基、炭素数2~26のアルケニル基、炭素数6~10のアリール基、オキシエチレン基の重合度が1~30でアルキル基の炭素数が2~26であるポリオキシエチレンアルキル基またはポリオキシエチレンアルキルフェニル基であり、必要に応じてアミド基、アミノ基、水酸基、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、またはリン酸塩基により置換されていてもよい。

[0030]

M'は塩基性基であり、前記の一般式(II)の化合物の場合と同様に定義される。ただし、塩基性基M'は水素を包含する。

[0031]

このような化合物としては、アルキルリン酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸などのナト.リウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩、およびトリエタノールアミン塩、より具体的にはポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム、などが挙げられる。

[0032]

前記の親水性基を有する化合物は、アミン-N-オキシド基、スルホン酸塩基 、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる少なく ともひとつをさらに有するものであることが好ましい。これらの基を有する親水 性化合物を用いることで、本発明による現像液を用いて特にケイ素含有コポリマーを含んでなる感光性組成物を現像する際に、加湿工程を追加することなく、優れた現像性を達成することができる。言い換えれば、本発明による現像液を用いれば、ケイ素含有ポリマーを含んでなる感光性組成物の現像において加湿工程を省略して、工程数を削減することができる。

[0033]

本発明において、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる、少なくともひとつの親水性基を有する化合物は、本発明の効果を発現させるために0.005モル/リットルの含有量で現像液に含まれることが好ましく、一方で、現像液の粘度を低く保つために2モル/リットル以下の含有量で現像液に含まれることが好ましい。すなわち、本発明において、これらの化合物は、好ましくは0.005~2モル/リットル、より好ましくは0.01~1.5モル/リットルの範囲で現像液に含まれる。なお、アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる親水性基を2つ以上有する化合物を用いた場合であっても、前記親水性基を有する化合物をの範囲内で用いることが好ましい。

[0034]

また、本発明による現像液に用いる、親水性基を有する化合物は、アルキルアミン-N-オキシド化合物またはアルキルスルフォネート化合物であることが特に好ましい。これらの化合物を含んでなる本発明による現像液を用いることで特にケイ素含有コポリマーを含んでなる感光性組成物を現像する際に、加湿工程を追加することなく、優れた現像性を達成することができる。

[0035]

本発明による現像液は、前記の少なくともひとつの親水性基を有する化合物と水とからなるものである。一般に、本願発明の現像液は、前記の化合物が水に溶解された水溶液の形態である。しかしながら、化合物の種類、必要に応じて添加するその他の添加剤、現像液のpHなどの条件によって、分散物の形態であってもよい。

[0036]

本願発明による現像液は、酸を加えることにより、現像済み基板における感光 性組成物の残渣やスカムを低減させることができる。

[0037]

感光性組成物としてケイ素を含有するコポリマー、特にポリシラザン化合物、 を含んでなる場合、このような効果は顕著である。これは、ケイ素含有コポリマーは、酸性水溶液中でコポリマーに水溶性部位が生成し、溶出するためと考えられる。感光性組成物がポリシラザンを含むものである例を図1を参照しながら説明すると以下の通りである。

[0038]

基板1上に感光性組成物2が塗布された感光材料を、マスク3を用いて露光する。この露光済み感光材料を現像すると、場合によってスカム4が発生する。このようなスカムが発生すると、解像度が劣化してしまう。

[0039]

感光性組成物がポリシラザン化合物を含むものである場合、現像液のpHを下げると、レジスト組成物の溶解性があがる。例えば現像液に塩酸を加えると、以下のような反応が起こって溶解性があがるものと考えられる。

- -SiHMe-NH- + Cl-
 - \rightarrow -SiHMeCl + NH₂-
- -SiHMeCl + H₂O
 - \rightarrow -SiHMeOH + Cl + H+

[0040]

従って、現像液のp Hを下げると、このように溶解性があがったレジスト組成物の表面は、図1 (c) に示されるように均一に溶解し、その結果スカムが消失するものと考えられる。本発明の現像液は酸性からアルカリ性のいかなるp H領域でも使用することができるが、中性から酸性、特に酸性、op H領域で本発明はさらに優れた現像性を達成することができる。

[0041]

加えることのできる酸としては、有機酸であっても無機酸であってもよい。具

体的には、クエン酸、塩酸、ピバリン酸、酢酸、リン酸、フタル酸およびその他 が挙げられる。

[0042]

また、現像に際して、pHを一定に保つために、緩衝剤をさらに添加することができる。緩衝剤は用いる酸や、その他現像液に含まれる成分に応じて任意に選択することができる。具体的には、酢酸アンモニウム、クエン酸アンモニウム、フタル酸カリウム、塩酸カリウム、リン酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウムおよびその他が挙げられる。

[0043]

本発明による現像液は、必要に応じてその他の添加剤を含んでいてもよい。このような添加剤としては消泡剤などが挙げられる。特に、本発明における親水性基を有する化合物は、界面活性剤と近似した特性を有するものがある。このとき、これらの化合物に依存して発泡性が高い場合があるので、消泡剤を添加することが好ましい。

[0044]

本発明による現像液は、任意の感光性組成物の現像に用いることができる。このような感光性組成物としては、ノボラック樹脂、ポリイミド樹脂、ポリヒドロキシスチレン樹脂、アクリル樹脂などを含むものが挙げられるが、本発明による現像液は、ケイ素を含有するポリマーを含んでなる感光性レジスト樹脂の現像に用いることが好ましい。ケイ素を含むポリマーとしては、ポリシラザン、ポリシラン、または特開2002-311591号公報に記載されたポリマーなどが挙げられるが、特にポリシラザン化合物を含むものが好ましい。ポリシラザン化合物を含む感光性組成物を現像するのに、本願発明の現像液を用いることにより、十分な感度と解像度を達成することができる。

[0045]

現像方法は特に限定されず、一般的に使用されている方法を用いることができる。具体的には、ディップ法、スプレー法、パドル法などの方法を挙げることができる。

[0046]

【実施例】

実施例1

感光性ポリシラザンのPGMEA溶液(固形分含有量20%)をシリコンウェ ハーにスピンコーティング(回転速度:2000rpm)により塗布した後、1 10° のホットプレート上で1分間加熱して、膜厚0.7 μ mの膜を形成させた

[0047]

この膜にステッパー(株式会社日立製作所製LD-5015iCW)を用いて、5mJステップで50mJまで位置を変えて露光を行った。

[0048]

[0049]

表 1

2.	化合物	化合物濃度	感度	解像度
実施例1-1	ラウリルジメチル	5	0	0
実施例 1 - 2	アミンオキサイド ラウリルジメチル アミンオキサイド	2 0	0	0
実施例1-3	トリメチル	5	0	0
実施例1-4	アミンオキサイド ラウリルアミドプロピル アミンオキサイド	5	0	0
実施例 1 - 5	アミンオギリイトスルホコハク酸	2	Δ	0

	ラウリル2ナトリウム			
実施例1-6	ドデシルベンゼン	5	0	\triangle
	スルホン酸ナトリウム			
実施例1-7	ポリオキシエチレンラウリル	1 0	0	0
	エーテル硫酸アンモニウム			
実施例1-8	トリス(モノクロロ	2 0	0	0
	プロピル) ホスフェート			
比較例1-1	TMAH	2.38	×	×
<u>比較例1-2</u>	TMAH	2.38	0	

表中の評価条件は以下の通りである。

○:優れた感度または解像度を有する

△:実用上、十分な感度または解像度を有する

×:感度または解像度が測定できないほど劣っている

[0050]

実施例2

実施例1-1の現像液に対して、クエン酸を6mol%、緩衝剤として酢酸アンモニウムを6mol%添加した。得られた現像液のpHは5.0であった。この現像液を用いて前記の露光済み基板を現像したところ、スカムが減少して解像度がさらに改善された。

[0051]

実施例3

実施例1-1の現像液に対して、クエン酸を2 mol%、消泡剤として変性シリコーン(商品名アンチホームE-20(花王株式会社製))を2 重量%添加した。この現像液を用いて前記の露光済み基板を現像したところ、スカムが減少して解像度がさらに改善された。

[0052]

実施例4

ラウリルジメチルアミンオキサイド5%水溶液50gを100ccガラス瓶に入れて、激しく撹拌したところ、起泡が認められた。このガラス瓶を静置したと

ころ、10分後に泡が消失した。

[0053]

一方、ラウリルジメチルアミンオキサイド5%水溶液に消泡剤としてパーフルオロアルキルホスホリックアミドを0.05mol%添加した水溶液50gを100ccガラス瓶に入れて、激しく撹拌したところ、起泡は実質的に認められなかった。

[0054]

実施例5

[0055]

この溶液をシリコンウェハー上にスピンコート法により1500回転/分で塗布した。得られた膜厚は約 0.4μ mであった。続いてホットプレート上で70 $\mathbb{C}/60$ 秒の条件でプリベークを行った。得られたウェハー上の被膜をKrFエキシマステッパによって紫外光により露光した後、 $90\mathbb{C}/60$ 秒間露光後加熱を行った。

[0056]

露光済みウェハーをラウリルジメチルアミンオキサイドを5重量%含む水溶液で現像したところ、紫外光の照射部分のみが除去されてパターンを形成することができた。得られた感度および解像度は実用上十分なものであった。

【図面の簡単な説明】

【図1】

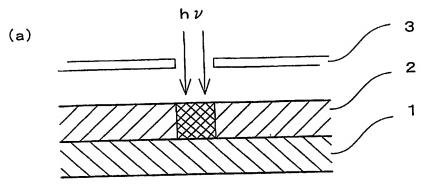
本発明による現像プロセスを示す概念図。

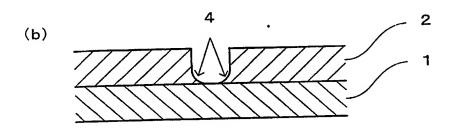
【符号の説明】

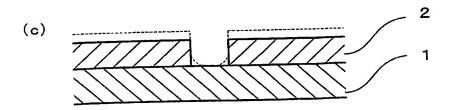
- 1 基板
- 2 感光性組成物
- 3 マスク
- 4 スカム

【書類名】 図面

【図1】









【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 感光性組成物を簡便に、かつ十分な感度および解像度を保ちながら現像する現像液と、それによるパターン形成方法の提供。

【解決手段】 アミンーNーオキシド基、スルホン酸塩基、硫酸塩基、カルボン酸塩基、およびリン酸塩基からなる群から選ばれる親水性基を有する化合物を含んでなる、特にケイ素を含有するポリマーを含む感光性組成物の現像に用いられる現像液と、それを用いたパターン形成方法。

【選択図】 なし



特願2003-196451

出願人履歴情報

識別番号

[3 9 7 0 4 0 6 0 5]

1. 変更年月日

1998年 5月 7日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート

センターオフィス 9 階

氏 名

クラリアント ジャパン 株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.